日本国特許庁 PATENT OFFICE

á,

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

unt (s):

1998年 8月11日

SP 13 1999

願番号 ication Number:

平成10年特許願第227203号

株式会社村田製作所

1999年 7月29日

特許庁長官 Commissioner Patent Office 保佑山建門

特平10-227203

【書類名】

特許願

【整理番号】

27-0312

【提出日】

平成10年 8月11日

【あて先】

特許庁長官

Franko dabata at Aleman

ם אל נוום הו

【国際特許分類】

H01B 3/12 H01G 4/30

【発明の名称】

積層セラミックコンデンサ

【請求項の数】

7

【発明者】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

【住所又は居所】

和田 信之

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

柴田 将充

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

平松 隆

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

浜地 幸生

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【郵便番号】

617

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代表者】

村田 泰隆

【電話番号】

075-955-6731

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005304

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の誘電体セラミック層と、該誘電体セラミック層間に形成された内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備えた積層セラミックコンデンサにおいて、

前記誘電体セラミック層が、次の組成式、

{ B a _{1-x} C a _x O } _m T i O₂ + α R e ₂O₃ + β M g O + γ M n O

(但し、Re $_2$ O $_3$ は、Y $_2$ O $_3$ 、Gd $_2$ O $_3$ 、Tb $_2$ O $_3$ 、Dy $_2$ O $_3$ 、Ho $_2$ O $_3$ 、Er $_2$ O $_3$ 及びYb $_2$ O $_3$ の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 $_\alpha$ 、 $_\beta$ 及び $_7$ はモル比を表わし

- 0. $0.01 \le \alpha \le 0.10$
- 0. $0.01 \le \beta \le 0.12$
- 0. $0.01 < \gamma \le 0.12$
- 1. $0.00 < m \le 1$. 0.35
- $0.005 < x \le 0.22$

の範囲内にある)で表わされ、かつ該誘電体セラミック層に用いる $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}$ TiO_2 原料中のアルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%以下である主成100重量部に対して、

第1の副成分を $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ - (Si, Ti) O_2 系の酸化物とし、第2の副成分を Al_2O_3 -MO- B_2O_3 系の酸化物(但し、MOはBaO、CaO、Sr O、MgO、ZnO及びMnOの中から選ばれる少なくとも1種である)の酸化物とし、第3の副成分を SiO_2 としたときに、該第1、第2及び第3の副成分から選ばれる1種を0.2~5.0重量部含有しており、

前記内部電極はニッケルまたはニッケル合金からなることを特徴とする、積層 セラミックコンデンサ。

【請求項2】 前記誘電体セラミック層に用いる {Ba $_{1-x}$ Ca $_x$ O} TiO $_2$ 原料の平均粒径は、0.1 \sim 0.7 $_\mu$ mであることを特徴とする、請求項 $_1$ 記載の積層セラミックコンデンサ。

特平10-227203

【請求項3】 前記第1の副成分は、x L i_2 O -y B $_2$ O $_3$ -z (S i_w T i_{1-w}) O $_2$ (但し、x、y 及びz はモル%であり、w は 0. 3 0 \leq w \leq 1. 0 の範囲内にある)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の

A
$$(x = 0, y = 20, z = 80)$$

B
$$(x = 19, y = 1, z = 80)$$

$$C (x = 49, y = 1, z = 50)$$

D
$$(x = 45, y = 50, z = 5)$$

$$E (x = 20, y = 75, z = 5)$$

$$F(x=0, y=80, z=20)$$

で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする、請求項1又は請求項2記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項4】 前記第1の副成分中には、前記 $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ - (Si, Ti) O_2 系の酸化物100重量部に対して、 Al_2O_3 及び ZrO_2 のうち少なくとも1種を合計で20重量部以下(但し、 ZrO_2 は10重量部以下)含有することを特徴とする、請求項3記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項5】 前記第2の副成分は、 $xA1_2O_3-yMO-zB_2O_3$ (但し、x、y及びzはモル%である)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の

A
$$(x=1, y=14, z=85)$$

B
$$(x = 20, y = 10, z = 70)$$

$$C (x = 30, y = 20, z = 50)$$

D
$$(x = 40, y = 50, z = 10)$$

$$E (x = 20, y = 70, z = 10)$$

$$F (x = 1, y = 39, z = 60)$$

で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする、請求項1又は請求項2記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項6】 前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層からなることを特徴とする、請求項1~5のうちいずれかに記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項7】 前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層と、その上に形成されためっき層からなることを 特徴とする、請求項1~5のうちいずれかに記載の積層セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子機器に用いられる積層セラミックコンデンサ、特に、ニッケル 又は、ニッケル合金からなる内部電極を有する積層セラミックコンデンサに関す る。

[0002]

【従来の技術】

積層セラミックコンデンサはセラミック素子と内部電極金属が積層されたものである。最近では、コスト低減のため内部電極に高価な貴金属であるAgやPdに代わって安価な卑金属であるNiが用いられるようになった。Niを電極に用いる場合には、Niが酸化されない還元雰囲気で焼成する必要がある。還元雰囲気中での焼成では、チタン酸バリウムからなるセラミックは本来、還元されて半導体化する。しかしながら、例えば、特公昭57-42588号公報に示されるような、チタン酸バリウム固溶体における、バリウムサイト/チタンサイトの比を化学量論比より過剰にした誘電体材料の非還元化技術が発明されて以来、Niを電極とした積層セラミックコンデンサの実用化が可能となり、その生産量が拡大している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

近年のエレクトロニクスの発展に伴い電子部品の小型化が急速に進行し、積層 セラミックコンデンサも小型化、大容量化の傾向が顕著である。又、これら積層 セラミックコンデンサは、小型大容量化とともに静電容量の温度安定性が求めら れており、これまでの積層セラミックコンデンサ用のセラミック材料の開発は、 誘電率の温度特性がよく、しかも高い誘電率を持たせることに主眼が置かれてい た。そして温度特性のよい高誘電率材料として多くの材料が提案され、実用化さ れてきた。これらは、いずれも誘電率が3000以上と高い材料である。そして 、これらの材料が提供されたことによって、静電容量の温度変化が少なく高容量 の積層セラミックコンデンサが可能となり、市場拡大に大いに貢献してきた。

[0004]

しかしながら、近年ではさらに小型大容量化の要求が強まり、誘電体セラミック層をさらに薄層化し、かつ多層化する必要が生じてきた。ところが、薄層化することにより誘電体には高電界強度の電圧が印加されることになり、従来の材料では誘電率が低下する、温度特性が悪化する、信頼性が低下するなどの不都合が生じ、積層セラミックコンデンサの大容量化にとって大きな支障となっていた。特に、積層セラミックコンデンサの誘電体層の厚みを5μm以下にまで薄層化すると、内部電極間のセラミック粒子の個数が10個以下程度と少なくなり、信頼性の低下が著しく、薄層化に限界が生じていた。このため、信頼性の高いしかも誘電率の電界強度に対する安定性に優れた材料の開発が望まれている。

[0005]

又、積層セラミックコンデンサにおいては、回路基板などへの実装の自動化に 対応するために、外部電極として導電性金属粉末の焼き付け電極の上にはんだな どのめっき層が形成されるのが一般的である。このめっき層の形成方法としては 、電解めっきが一般的である。一方、誘電体セラミックには焼結助材としてホウ 素を含む酸化物あるいはガラスを添加するものがある。ところが、これら添加物 を用いた誘電体セラミックは耐めっき性が悪く、めっき層形成のためにめっき被 に積層セラミックコンデンサを浸漬することにより特性が低下することがある。 特に誘電体セラミック層を薄層化したものについては、その信頼性の低下が著し くなるという問題点があった。

[0006]

そこで、本発明の目的は、誘電体セラミック層を薄層にして高電圧を印加した場合でも誘電率の低下が小さく、実際の高電界がかけられた状態で安定した静電容量を示し、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するB特性及びEIA規格で規定するX7R特性を満足し、耐めっき液性に優れて信頼性の高い、誘電体セラミック層を薄層化した大容量の積層セラミックコンデンサを提供することにあ

る。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の積層セラミックコンデンサは、複数の誘電 体セラミック層と、該誘電体セラミック層間に形成された内部電極と、該内部電 極に電気的に接続された外部電極とを備えた積層セラミックコンデンサにおいて

前記誘電体セラミック層が、次の組成式、

{ B a _{1-x}C a _xO} _mT i O₂+ α R e ₂O₃+ β M g O + γ M n O

(但し、Re $_2$ O $_3$ は、Y $_2$ O $_3$ 、Gd $_2$ O $_3$ 、Tb $_2$ O $_3$ 、Dy $_2$ O $_3$ 、Ho $_2$ O $_3$ 、Er $_2$ O $_3$ 及びYb $_2$ O $_3$ の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ は モル比を表わし、0.001 $\le \alpha \le 0$.10、0.001 $\le \beta \le 0$.12、0.001 $< \gamma \le 0$.12、1.000<m ≤ 1 .035、0.005<x ≤ 0 .2 の範囲内にある)で表わされ、かつ該誘電体セラミック層に用いる(Ba $_{1-x}$ Ca $_x$ O) TiO $_2$ 原料中のアルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%以下である主成分100重量部に対して、第1の副成分をLi $_2$ O $_3$ P $_3$ O $_3$ CSi, Ti)O $_2$ 系の酸化物とし、第2の副成分をAl $_2$ O $_3$ MO $_3$ RO酸化物(但し、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnO及びMnOの中から選ばれる少なくとも1種である)の酸化物とし、第3の副成分をSiO $_2$ としたときに、該第1、第2及び第3の副成分から選ばれる1種を0.2< 5.0重量部含有しており、

前記内部電極はニッケルまたはニッケル合金からなることを特徴とする。

[0008]

又、前記誘電体セラミック層に用いる {B a $_{1-x}$ C a $_x$ O} T i O $_2$ 原料の平均 粒径は、0. 1 \sim 0. 7 μ m であることを特徴とする。

[0009]

又、前記第1の副成分は、x L i_2 O - y B $_2$ O $_3$ - z (S i_w T i_{1-w}) O $_2$ (但 し、x、y 及びz はモル%であり、w は 0. 3 $0 \le w \le 1$. 0 の範囲内にある)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の、A (x = 0、y = 0)

20、z=80)、B (x=19、y=1、z=80)、C (x=49、y=1、z=50)、D (x=45、y=50、z=5)、E (x=20、y=75、z=5)、F (x=0、y=80、z=20) で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする。

[0010]

又、前記第1の副成分中には、前記Li $_2$ O-B $_2$ O $_3$ -(Si, Ti)O $_2$ 系の酸化物100重量部に対して、A 1_2 O $_3$ 及びZrO $_2$ のうち少なくとも1種を合計で20重量部以下(但し、ZrO $_2$ は10重量部以下)含有することを特徴とする。

[0011]

又、前記第2の副成分は、x A 1_2 O $_3$ -yMO-z B $_2$ O $_3$ (但し、x、y及びzはモル%である)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の、A (x=1, y=14, z=85)、B (x=20, y=10, z=70)、C (x=30, y=20, z=50)、D (x=40, y=50, z=10)、E (x=20, y=70, z=10)、F (x=1, y=39, z=60)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする。

[0012]

又、前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性 金属粉末の焼結層からなることを特徴とする。

[0013]

さらに、前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した 導電性金属粉末の焼結層と、その上に形成されためっき層からなることを特徴と する。

[0014]

【発明の実施の形態】

まず、本発明の積層セラミックコンデンサを、図面に基づき説明する。

図1は本発明の積層セラミックコンデンサの一例を示す断面図、図2は図1の 積層セラミックコンデンサのうち、内部電極を有する誘電体セラミック層部分を 示す平面図、図3は図1の積層セラミックコンデンサのうち、セラミック積層体 部分を示す分解斜視図である。本発明の積層セラミックコンデンサ1は図1に示すように、内部電極4を介して複数枚の誘電体セラミック層2a、2bを積層して得られたセラミック積層体3の両端面に、外部電極5、並びに必要により第1のめっき層6及び第2のめっき層7が形成されたものである。

[0015]

誘電体セラミック層 2 a、2 bは、チタン酸バリウムカルシウム $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2$ と、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上と、MgOと、MnOを主成分とし、副成分として $Li_2O-B_2O_3-(Si,Ti)O_2$ 系の酸化物、A $1_2O_3-MO-B_2O_3$ 系(MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnO及びMnOの中から選ばれる少なくとも1種類)の酸化物、及び SiO_2 から選ばれる1種を含有させた誘電体磁器組成物で構成される。これによって、還元性雰囲気中で焼成しても、半導体化することなく焼成することができ、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するB特性及びEIA規格で規定するX7R特性を満足し、室温及び高温の絶縁抵抗の高い、高信頼性で絶縁耐力の優れた積層セラミックコンデンサが得られる。

[0016]

ここで、チタン酸バリウムカルシウム原料として、平均粒径が 0.1~0.7 μ mのものを用いることによって、誘電体セラミック層が薄く電界強度が高くなった場合でも誘電率の電界による変化が小さく、又、信頼性の高い積層セラミックコンデンサが得られる。又、誘電体セラミックは、Re成分(但し、Reは、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er及びYbの中から選ばれる少なくとも1種以上)が焼成時の拡散によって粒界近傍及び粒界に存在するコア・シェル構造を取る。

[0017]

又、チタン酸パリウムカルシウム原料として、Na₂O、K₂Oなどのアルカリ 金属酸化物の含有量が0.02重量%以下のものを用いることによって、信頼性 の高い誘電体が得られる。

[0018]

又、チタン酸バリウムカルシウム原料としての(バリウム+カルシウム)/チタンの比(n)は特に限定しない。粉末原料作製の安定性を考えた場合、nは0.990 \sim 1.035であれば、合成された粉末の粒径バラツキが小さく望ましい。

[0019]

又、上記主成分中に含有させた Li $_2$ O -B $_2$ O $_3$ - (Si, Ti) O $_2$ 系の酸化物によって、1250 $\mathbb C$ 以下と比較的低温度で焼結させることができ、めっきによる特性の劣化がない。又、前記 Li $_2$ O -B $_2$ O $_3$ - (Si, Ti) O $_2$ 系の酸化物に Al $_2$ O $_3$ 、ZrO $_2$ を含有させることで、より高い絶縁抵抗が得られる。又、上記主成分中に含有させた Al $_2$ O $_3$ -MO -B $_2$ O $_3$ 系の酸化物によって、焼結性がよくなるとともに、めっきによる特性の劣化がない。さらに、上記主成分中に含有させた SiO $_2$ によって、焼結性がよくなるとともに、めっきによる特性の劣化がない。

[0020]

次に、内部電極4は、卑金属であるニッケル又はニッケル合金によって構成される。

[0021]

又、外部電極 5 は、A g、P d、A g -P d、C u、C u 合金などの種々の導電性金属の焼結層、又は、上記導電性金属粉末と B_2O_3 -L i_2O -S i O_2 -B a O 系、 B_2O_3 -L i_2O -S i O_2 -B a O 系、 B_2O_3 -L i O -S i O i -S i -

[0022]

次に、本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法について、図1~3を参照 して製造工程順に説明する。 まず、誘電体セラミック用の原料として、酸化物や炭酸塩などを高温で反応 させる固相法により作製した原料粉末や、アルコキシド法あるいは水熱合成法な どの湿式合成法により作製した原料粉末を準備する。なお、添加剤などは、酸化 物や炭酸塩などの粉末以外に、アルコキシド、有機金属などの溶液を用いること もできる。

[0023]

その後、準備した原料を所定の組成比率に秤量し混合した後、有機パインダを加えてスラリー化し、シート状に成形してグリーンシート(誘電体セラミック層2a、2b)を得る。次いで、グリーンシート(誘電体セラミック層2b)の一面にニッケル又はニッケル合金からなる内部電極4を形成する。なお、内部電極4を形成する方法は、スクリーン印刷などによる形成でも、蒸着、めっき法による形成でも構わない。

[0024]

その後、内部電極4を有するグリーンシート(誘電体セラミック層2b)を必要枚数積層し、図3に示す如く、内部電極を有しないグリーンシート(誘電体セラミック層2a)に挟んで圧着し、積層体とする。そして、この積層体を還元雰囲気中、所定の温度にて焼成し、セラミック積層体3を得る。

[0025]

その後、セラミック積層体3の両端面に、内部電極4と電気的に接続するように、一対の外部電極5を形成する。なお、一般的に、外部電極5は、材料となる金属粉末ペーストを焼成により得たセラミック積層体3に塗布して、焼き付けることによって形成されるが、焼成前に塗布して、セラミック積層体3と同時に形成することもできる。

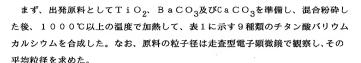
[0026]

そして最後に、外部電極5上に必要に応じて、第1のめっき層6、第2のめっき層7を形成し、積層セラミックコンデンサ1を完成させる。

[0027]

【実施例】

(実施例1)



[0028]

【表1】

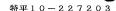
チタン酸パリウム	(Ba1-xCaxO)nTiO2	(Ba+Ca)/Ti	不純物合有量(重量%)	平均粒径
カルシウムの種類	×	n	アルカリ金属酸化物	(µm)
Α	0.003	1.000	0.003	0.50
В	0.100	1.000	0.010	0.50
С	0.200	0.998	0.012	0.50
D	0.250	0.998	0.015	0.50
E	0.100	1.000	0.062	0.50
F	0.080	1.005	0.003	0.15
G	0.100	1.008	0.020	0.25
Н	0.100	1.000	0.010	0.75
1.	0.100	1.000	0.010	0.08

[0029]

又、第1の副成分として0.25Li $_2$ 〇-0.10B $_2$ О $_3$ -0.07TiО $_2$ ・0.58SiО $_2$ (モル比)の組成割合になるように、各成分の酸化物、炭酸塩及び水酸化物を秤量し、混合粉砕して粉末を得た。同様に、第2の副成分として、0.25A1 $_2$ О $_3$ -0.17Ba〇-0.03Mn〇-0.55B $_2$ О $_3$ (モル比)の組成割合になるように、各成分の酸化物、炭酸塩及び水酸化物を秤量し、混合粉砕して粉末を得た。次に、これら第1及び第2の副成分の粉末を別々の白金ルツボ中において、1400℃まで加熱した後、急冷し、粉砕することによって、平均粒径が1 μ m以下のそれぞれの酸化物粉末を得た。

[0030]

次に、チタン酸バリウムカルシウムとしての(Ba, Ca)/Tiモル比m を調整するためのBaCO3あるいはTi〇2、及び純度99%以上の Y_2 O3、Gd $_2$ O3、Tb $_2$ O3、Dy $_2$ O3、Ho $_2$ O3、Er $_2$ O3、Yb $_2$ O3、Mg O及びMn Oを準備した。これらの原料粉末と第1又は第2の副成分である上記酸化物粉末を表2に示す組成になるように秤量した。なお、第1、及び第2の副成分の添加



量は、主成分 [{Ba}_{1-x}Ca_xO}] mTiO2+ α Re2O3+ β MgO+ γ MnO] 100重量部に対する添加重量部数である。そして、この秤量物にポリビニルブチラール系パインダー及びエタノールなどの有機溶剤を加えて、ボールミルにより湿式混合し、セラミックスラリーを調整した。このセラミックスラリーをドクターブレード法によりシート成形し、厚み4. 5μ mの矩形のグリーンシートを得た。次に、このセラミックグリーンシート上に、Niを主体とする導電ペーストを印刷し、内部電極を構成するための導電ペースト層を形成した。



[0031]

【表2】

中	チ9ン酸ペリウム カルシウムの種類 X m Y203 Gd203 Tb203 Dy	×	3	Y203	Gd203	Ть20	wi i	α 3Dy2O3	α 203 H₀203	а 203 нь203 Er203	α 203 H₀203	а 203 нь203 Er203
*	A	0.003	1.01	0	0	0	0.02	2	2 0	٥	٥	٥
*2	0	0.250	1.01	0	0	0	0.02		0	0	0 0	0 0 0
*	В	0.100	<u></u>	0	0	0	0.0005	G	0	Т	0	0
*4		0.100	1.01	0	٥	0	2		0	t	0	0 0 0 0.02
ž,		0.100	1.01				0.02	1.0	t	0	0	0
5 8	8	0.100	2 2	0	0		0.02		╁		000	0 0 0 0.13
*	B 0	0.100	9	0	•	0	0 0	٦٢		+		0 0
*	В		0.995	0	٥	0	0.02	2	Н	0	0	0 0
*10	8	0.100	_	٥	0	0	0.02		0	H	0	0 0 0
*:	Φ	0.100	1.036	0	٥	0	0.02	~	0	H	0	0 0 0 0.02
*12	8	0.100	<u></u>	0	٥	0	0.02	~	0		0	0
*13	В	0.100	<u>=</u>		۰	0	0.02	ľ	0	┢	0	0
*14	В	0.100	1.01	0	٥	0	0.02		0	H	0	0
*15	8	0.100	.01	0		0	0.02	Ľ	0	t	0	0
*16	m	0.100	.01	0	0	0	002		0	t	0	0
17	Ŧ	0.100	1.01		0	0	0.02		0	t	0	0
5	-	0.100	9	30	, 0	, 0	0.02	2	+	, 0	0	0 0 0 0.02
3 -	2 6	0 0	1020	0.020	200	5 6			-		+	> c
21	9	0.100	1.015	0	0	0.05	0		0	-	0	0
22	8	0.100	1.01	0	0	0	0		0.02	Н	0.02	0.02 0 0
23	8	0.100	1.01	0	>	0	۰				0	0 0.02 0
24	C	0.200	1.005	0	•	•	٥		0	Н	Н	0 0.03
25				ľ	0	0	0.02	2		5	0	0 0
š	0	0.200	1.005	9		00			ŀ			0
1	ΤО	0.200	1.005		9	000	٥		Н	0	0 0	,

[0032]

その後、導電ペースト層が形成されたセラミックグリーンシートを導電ペース ト層の引き出されている側が互い違いとなるように複数枚積層し、積層体を得た 。この積層体を、 N_2 雰囲気中にて350 $^{\circ}$ 0の温度に加熱し、パインダーを燃焼させた後、酸素分圧 10^{-9} 2 10^{-12} MPaの H_2 - N_2 - H_2 0ガスからなる還元件雰囲気中において表3に示す温度で2 時間焼成し、セラミック焼結体を得た。

[0033]

[0034]

その後、硫酸ニッケル、塩化ニッケル及びホウ酸からなるニッケルめっき液を 用意し、バレルめっき法にて銀外部電極上にニッケルめっき層を形成した。次い で、AS浴(アルカノールスルホン酸)からなるはんだめっき液を用意し、バレ ルめっき法によって、ニッケルめっき層の上にはんだめっきをして、外部電極が めっき層で覆われた積層セラミックコンデンサを得た。

このようにして得られた積層セラミックコンデンサの外形寸法は幅: 5.0 mm、長さ: 5.7 mm、厚さ: 2.4 mmであり、内部電極間に介在する誘電体セラミック層の厚みは3 μ mであった。又、有効誘電体セラミック層の総数は5であり、一層当たりの対向電極の面積は16.3×10 $^{-6}$ m²であった。

[0035]

次に、これらこれら積層セラミックコンデンサの電気的特性を測定した。静電容量及び誘電損失(t a n δ)は自動ブリッジ式測定器を用い、J I S C 5 1 0 2 にしたがって測定し、得られた静電容量から誘電率を算出した。又、絶縁抵抗計を用い、1 0 V の直流電圧を2 分間印加して2 5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ での絶縁抵抗を求め、比抵抗(ρ) を算出した。

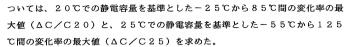
[0036]

又、DCバイアス特性を測定した。即ち、直流電圧を15 V印加(即ち、5 k V/mm印加)した状態での静電容量を求め、直流電圧を印加しない場合の静電容量に対する容量変化率(ΔC%)を求めた。

[0037]

又、温度変化に対する静電容量の変化率を測定した。この容量温度変化率に





[0038]

又、高温負荷試験として、温度150 $^{\circ}$ にて直流電圧を30 $^{\circ}$ い印加して、その絶縁抵抗の経時変化を測定した。なお、高温負荷試験では、各試料の絶縁抵抗値が 10^5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0以下になったときの時間を寿命時間とし、複数の試料についての平均寿命時間を求めた。

[0039]

さらに、昇圧速度100V/秒でDC電圧を印加し、絶縁破壊電圧を測定した。以上の結果を表3に示す。



[0040]

【表3】

* 63	27	26	25	24	23	22	21	8	19	18	17	*16	*15	*14	*13	*12	<u>*</u>	<u>*</u>	*	*8	*7	*	* 5	#	.	* 2	*			中中	算
ま本発明	1175	1175	1250	1250	1250	1200	1175	1150	1175	1150	1250	1250	1200	1200	1350	1350	1300	1250	1250	1250	1250	1350	1250	1250	1250	1250	1300		ලී	過度	焼成
印は本発明の範囲外	1270	1160	1450	1430	1990	1920	1310	1260	1450	1050	2470	1750	1680	1570	1630	1610	1950	2050	2070	1830	1890	1570	2470	1200	2540	1090	3310				路電車
*	2.1	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	3.4	3.7	3.3	3.5	5.2	5.3	4.4	4.7	3.9	2.7	2.8	3.7	3.3	3.6	5.1	9.5	3.8	(%)	tan ô	損失	į
	-32	-33	-35	-37	-43	-41	-32	-31	-33	-31	-52	-45	-45	-47	-48	-47	占	-58	-55	-41	-44	-41	-59	41	-57	-33	-66	5Kv/mm	8	∆C%	容量変化率
	-9.8	-9.7	-6.8	-7.1	-8.5	-8.5	-9.5	-9.4	-9.7	-7.7	-5.1	-10.8	-13.5	-13.8	-9.3	-9.2	-9.3	-12.7	-12.4	9.5	-9.4	-6.7	-14.8	-18.4	-3.3	-4.3	-9.5	(%)	-25~+85°C		容量温度変化率
	-14.7	-14.3	-10.8	-10.2	-12.5	-12.8	-14.8	-14.3	-14.7	-14.3	-7.7	-15.4	-27.7	-29.5	-14.5	-14.1	-14.7	-18.4	-19.6	-14.7	-14.8	-14.2	-22.9	-23.4	-9.7	-6.1	-15.6	(%)	-55~+125°C	∆C/C25 %	
	13.2	13.2	13.2	13.1	13.3	13.2	13.3	13.3	13.2	13.4	13.2	13.1	13.1	13.2	11.7	11.5	12.2	11.5	11.4	121	11.7	13.1	12.6	13.3	13.2	13.1	13.1			Log o	比極抗々
- : 測定不能	14	14	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	12	11	10	9	9	14	13	14	14	15	14	15	14		(kV/mm)	DC.	比抵抗ρ 能緣破壞電圧
cedi	94	91	120	110	81	83	107	111	108	162	54	18	G	7	-		1			cn	3	3	74	21	-	26	3		Ē		平均寿命

[0041]

又、得られた積層セラミックコンデンサの断面を研磨し化学エッチングして、誘電体セラミックのグレイン径を走査型電子顕微鏡で観察したところ、本発明の範囲内の試料においては、いずれも原料であるチタン酸パリウムカルシウムの粒子径とほとんど同じであった。

[0042]

表1~表3から明らかなように、本発明による積層セラミックコンデンサでは 、温度に対する静電容量の変化率が-25℃~+85℃の範囲でJIS規格に規



定するB特性規格を満足し、-55℃と125℃の範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が52%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は54時間以上と長く、焼成温度も1250℃以下の温度で焼成可能である。

[0043]

ここで、本発明の組成限定理由について説明する。

 $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}$ m $TiO_2+\alpha Re_2O_3+\beta MgO+\gamma MnO+第1の副成分又は第2の副成分(但し、<math>Re_2O_3$ は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ はモル比を表わす)系において、

[0044]

又、試料番号 3 のように、R e $_2$ O $_3$ 量 α が0.001 未満の場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号 4 のようにR e $_2$ O $_3$ 量 α が 0.10 を超える場合には、温度特性がB 特性/X 7 R 特性を満足せず、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、R e $_2$ O $_3$ 量 α は 0.001 $\leq \alpha \leq 0.10$ の範囲が好ましい。

[0045]

又、試料番号5のように、MgO量βが0.001未満の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、温度特性がB特性/X7R特性を満足しなくなり好ましくない。一方、試料番号6のように、MgOの添加量βが0.12を超える場合には、焼結温度が高くなって平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、MgO量βは0.001 \le β \le 0.12060囲が好ましい。



[0046]

又、試料番号 7 のように、 $MnO量\gammaが0.001$ 以下の場合には、比抵抗が低く、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号 8 のように、 $MnO量\gammaが0.12$ を超える場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、 $MnO量\gammaは0.001<\gamma \le 0.12$ の範囲が好ましい。

[0047]

又、試料番号9、10のように、(Ba, Ca) / Ti比mが1.000以下の場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低くなり、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号11のように、(Ba, Ca) / Ti比mが1.035を超える場合には、焼結性が不足して平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、(Ba, Ca) / Ti比mは1.000<m≤1.035の範囲が好ましい。

[0048]

又、試料番号12、13のように、第1及び第2の副成分の量が0の場合、焼結が不十分であり、比抵抗が低く、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号14、15のように、第1及び第2の副成分の量が5.0重量部を超える場合には、ガラス成分に基づく二次相の生成が増大し、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、第1又は第2の副成分のどちらか一方の含有量は0.2~5.0重量部の範囲が好ましい。

[0049]

又、チタン酸バリウムカルシウム中に不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量を0.02重量%以下としたのは、試料番号16のように、アルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%を超える場合には、平均寿命時間が短くなるからである。

[0050]

なお、試料番号17のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が0.





 7μ m を越える場合には、平均寿命時間が 5 4 時間とやや悪い。一方、試料番号 1 8 のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が 0.1μ m 未満の場合には、誘電率が 1 0 5 0 とやや小さい。したがって、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径は $0.1 \sim 0.7 \mu$ m の範囲がより好ましい。

[0051]

(実施例2)

[0052]

次に、チタン酸バリウムカルシウムの(Ba, Ca)/Tiモル比mを調整するためのBaCO $_3$ あるいはTiО $_2$ 、及び純度99%以上の Y_2 О $_3$ 、Gd $_2$ O $_3$ 、 T b $_2$ O $_3$ 、D y $_2$ O $_3$ 、H o $_2$ O $_3$ 、E r $_2$ O $_3$ 、Y b $_2$ O $_3$ 、M g O 及びM n O を準備した。これらの原料粉末と第3の副成分である上記SiО $_2$ 粉末を表4に示す組成になるように秤量した。なお、SiО $_2$ の添加量は、主成分 [$\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_{m}$ T i O $_2$ + α R e $_2$ O $_3$ + β M g O + γ M n O] 1 0 0 重量部に対する添加重量部数である。





[0053]

【表4】

*	LBal-xCaxOJm+ IOZ+ & ReZO3+ & MgO+ 7 MnO	- I	2+ 01	(eZO3	+ & MEC	T Y Mr	Č						発知側の影響
春号	チタン酸バリウム						ρ				В	7	SiO2
	カルシウムの種類	×	3	Y203	Gd203	ть203	Gd203 Tb203 Dy203 Ho203	н•203	Er203	уь203			(重量量)
*101	۸	0.003	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*102	D	0.250	1.01	0	0	0	0.02	0	٥	۰	0.02	0.005	_
*103	В	0.100	1.01	0	0	0	0.0005	0	0	0	0.02	0.005	-
*104	æ	0.100	1.01	0	0	0	0.11	0	0	0	0.02	0.005	_1
*105	8	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.0008	0.005	1
*106	В	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0		0.13	0.005	_
*107	В	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.0008	-
*108		0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.13	-
*109		0.100	0.995	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	-
*110	В	0.100	_	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	-
<u>*</u>		0.100	1.036	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	-
*112	В	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	0
*113	8	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.1	0
<u>*</u>	В	0.100	1.01	0	٥	٥	0.02	0	0	0	0.02	0.005	5.5
*15	m	0.100	1.01	٥	o	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	. 1
15	I	0.100	1.01	0	٥	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	-
117	-	0.100	1.01	0	o	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
18	۵	0.100	1.025	0.025	0	0	0	0	0	0	0.02	0.005	1
19	۵	0.100	1.02	0	0.08	٥		٥	0	٥	0.05	0.008	4
120	ഒ	0.100	1.015	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05	0.005	3
121	8	0.100	1.01	0	0	0	0	0.02	0	0	0.02	0.05	2
122	œ	0.100	1.01	0	0	0	0	0	0.02	0	0.02	0.05	1
123	o	0.200	1.005	0	0	0	0	0	0	0.03	0.02	0.05	1
124	o	0.200	1.005	0.005	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
125		0.080	1.015	0.005	0.015	0	0	٥	0	0	0.02	0.005	1
126	F	0.080	1.015	0	0	0	0.02	0	0	٥	0.02	0.005	0.5

[0054]

その後、実施例 1 と同様にして、積層セラミックコンデンサを作製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例 1 と同様である。そして、実施例 1 と同様にして電気的特性を測定した。その結果を表 5 に示す。





[0055]

【表5】

	_																												_	
##	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	*115	*114	*113	*112	*=	*110	*109	*108	*107	*106	*105	*104	*103	*102	*101			中華	質量
【本発明	1175	1175	1250	1250	1250	1200	1175	1150	1175	1150	1250	1250	1200	1350	1350	1300	1250	1250	1250	1250	1350	1250	1250	1250	1250	1300		ĝ	温度	焼灰
印は本発明の範囲外	1310	1270	1420	1410	2030	1910	1270	1270	1400	1130	2900	1710	1720	1510	1530	2070	1980	2050	1700	1910	1820	2610	1250	2410	1110	1340				発電車
*	2.0	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	2.3	2.4	2.1	2.1	1.7	2.2	2.8	3.9	3.5	3.1	2.8	4.5	2.4	2.2	2.7	2.5	2.9	2.1	9.4	3.0	(%)	tan ô	損失	認與
	-31	-33	-30	-35	-41	-43	-35	-34	-34	-31	-52	-59	-49	-47	-44	-52	ģ	-59	-54	-56	-48	-65	-57	-57	-33	-68	5Kv/mm	8	∆C%	容量変化率
	-9.2	-9.8	-7.9	- 8 .1	-7.9	-8.8	-9.3	-8.7	-9.4	-10.2	-4.8	-15.1	-15.2	-8.7	-8.7	-9.0	-12.5	-12.3	-14.1	-9.2	-7.9	-15.5	-18.2	-1.7	-4.5	-9.8	(%)	-25~+85℃	Ď	容量温度変化率
	-13.7	-14.3	-11.0	-11.8	-13.2	-13.5	-14.3	-14.1	-14.2	-14.9	-6.5	-16.5	-29.8	14.0	-13.5	-14.1	-17.2	-19.2	-20.1	-15.3	-15.1	-25.1	-13.5	-10.6	-6.7	-15.4	(%)	55~+125°	∆ C/C25 %	医変化率
	13.2	13.2	13	13.1	13.3	13	13.1	13.2	13.4	13.3	13.2	13.1	13.2	11.3	11.1	12.4	11.7	11.2	11.4	11.2	13.1	11.5	13.5	13.3	13.2	13.1		(mo·Q)	Log p	比抵抗。
- : 測定不能	15	15	14	14	14	15	14	14	15	15	13	14	14	8	=	8	8	9	14	14	15	11	15	14	14	15		(kV/mm)		絶縁破壊電圧
	98	89	132	115	92	84	100	109	89	190	62	10	4			2			7	14	_	13	=	_	21	4		Ē	平置	平均寿命

[0056]

又、得られた積層セラミックコンデンサの断面を研磨し化学エッチングして、誘電体セラミックのグレイン径を走査型電子顕微鏡で観察したところ、本発明の範囲内の試料においては、いずれも原料であるチタン酸パリウムカルシウムの粒子径とほとんど同じであった。

[0057]

表 1、表 4、表 5 から明らかなように、本発明による積層セラミックコンデンサでは、温度に対する静電容量の変化率が-25 \mathbb{C} \sim +85 \mathbb{C} ∞ の範囲で JIS JIS





格に規定するB特性規格を満足し、一55℃~125℃の範囲内でEIA規格に 規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加し た場合の容量変化率が52%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の 変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は62時間以上と長く、 焼成温度も1250℃以下の温度で焼成可能である。

[0058]

ここで、本発明の組成限定理由について説明する。

 $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}$ m $TiO_2+\alpha Re_2O_3+\beta MgO+\gamma MnO+第3の副成分(但し、Re_2O_3は、Y_2O_3、Gd_2O_3、Tb_2O_3、Dy_2O_3、Ho_2O_3、Er_2O_3及びYb_2O_3の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、<math>\alpha$ 、 β 及び γ はモル比を表わす)系において、

試料番号101のように、CaO量xが0.005以下の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、平均寿命時間が極端に短かくなり好ましくない。一方、試料番号102のようにCaO量xが0.22を超える場合には、誘電損失が大きくなり好ましくない。したがって、CaO量xは0.005<x

[0059]

又、試料番号103のように、Re $_2O_3$ 量 α が0.001未満の場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号104のようにRe $_2O_3$ 量 α が0.10を超える場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、Re $_2O_3$ 量 α は0.001 $\leq \alpha \leq 0.10$ の範囲が好ましい。

[0060]

又、試料番号105のように、 $MgO量\beta$ が0.001未満の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低く、平均寿命時間が短くなり好ましくない。一方、試料番号106のように、MgOの添加量 β が0.12を超える場合には、焼結温度が高くなって平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、MgO量 β は0.001 $\leq \beta \leq 0.12$ の範囲が好ましい。



[0061]

又、試料番号1070ように、MnO量 γ が0.001以下の場合には、比抵抗が低く、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号1080ように、MnO量 γ が0.12を超える場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低く、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、MnO量 γ は0.001< γ \leq 0.120範囲が好ましい。

[0062]

又、試料番号109、110のように、(Ba, Ca) / Ti比mが1.000以下の場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低くなり、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号111のように、(Ba, Ca) / Ti比mが1.035を超える場合には、焼結性が不足して平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、(Ba, Ca) / Ti比mは1.000<m≤1.035の範囲が好ましい。

[0063]

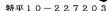
又、試料番号112、113のように、第3副成分の量が0の場合、焼結が不十分であり、比抵抗が低く、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号114のように、第3の副成分の量が5.0重量部を超える場合には、ガラス成分に基づく二次相の生成が増大し、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、第3の副成分の含有量は0.2~5.0重量部の範囲が好ましい。

[0064]

又、チタン酸バリウムカルシウム中に不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量を0.02重量%以下としたのは、試料番号115のように、アルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%を超える場合には、平均寿命時間が短くなるからである。

[0065]

なお、試料番号116のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が0





. 7 µ 血を越える場合には、平均寿命時間が52時間とやや悪い。一方、試料番 号117のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が0.1 u m未満の 場合には、誘電率が1130とやや小さい。したがって、チタン酸バリウムカル シウムの平均粒径は0.1~0.7μmの範囲がより好ましい。

[0066]

(実施例3)

誘電体粉末として、表1のBのチタン酸バリウムカルシウムを用いて(Ban $_{90}$ C a $_{0.10}$ O) $_{1.010}$ · T i O₂+0. 0 2 D y₂O₃+0. 0 2 M g O + 0. 0 1 ОМпО (モル比) の原料を準備した。これに1200~1500℃で加熱して 作製した表6に示す平均粒径1μm以下の第1の副成分としてのLi₂O-B₂O 3- (Si, Ti) O₂系(Al₂O₃、ZrO₂を添加含有させた場合も含む)の酸 化物を添加して、その他は実施例1と同様にして積層セラミックコンデンサを作 製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例1と同 様である。そして、実施例1と同様にして電気的特性を測定した。その結果を表 7に示す。



[0067]

【表 6】

221		220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201		中	質
	2	~	2	2	ω	ယ	ယ	2	2	2	22	2	~	1.5	1.5	2	2	2	_	_		(重量部)	添加量	瓣
2	35	35	10	5	35	55	10	35	35	35	ö	10	20	35	35	۰	20	45	49	19	0	Li20		の 翻
50	50	50	15	85	62	20	5	15	15	5	70	15	40	50	15	8	75	50	1	1	20	_	組成い	成分
7	15	15	75	10	3	25	85	50	50	50	20	75	40	15	50	20	5	5	50	80	80		モル%、但し	
0.7	0.7	1	0.1	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.3	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.7	0.7	w	但しwを除く)	
0	30	0	0	0	0	0	0	0	20	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AI203	耳(1)	添加剤
20	0	0	0	0	0	0	0	10	0	5	2	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	Zr02	(重量部)	꾤





[0068]

【表7】

買並	焼成	誘電率	蹴	容量変化率	容量温度変化率	変化車	比抵抗の	比抵抗 / 絶緣破壞電田	中均寿命
中	温度		損失	ΔC%	△C/C20 %	∆ C/C25 %	م وما	DC	時間
	ලී		tan ô	8	-25~+85°C		(mo·Q)	(kV/mm)	દ
Γ			(%)	5Kv/mm	(%)				
22	1250	1880	2.4	-42	-7.8	-12.5	13.0	13	81
202	1250	1870	2.4	-43	-7.6	-12.4	13.1	13	88
203	1250	1850	2.3	-42	-7.8	-12.4	13.1	13	83
204	1225	1830	2.3	-41	-7.7	-12.1	13.1	13	85
205	1225	1860	2.5	-41	-7.1	-12.1	13.0	13	84
206	1225	1840	2.4	-40	-8.1	-12.5	13.1	13	80
207	1250	1880	2.4	-43	-8.0	-11.8	13.0	13	86
208	1250	1900	2.5	-45	-8.3	-12.7	13.0	12	88
209	1225	1850	2.4	-44	-7.7	-12.3	13.1	13	83
210	1225	1870	2.4	-45	-7.9	-12.5	13.0	13	83
211	1225	1880	2.4	-44	-8.0	-12.6	13.3	14	91
212	1225	1860	2.3	-44	-8.5	-12.5	13.3	14	97
213	1225	1810	2.2	-43	-8.2	-12.4	13.4	14	95
214	1225	1780	2.2	-43	-7.5	-12.1	13.3	14	92
215	1350	1650	4.3	-42	-7.2	-11.7	11.1	12	2
216	1350	1770	4	-42	-7.4	-11.8	11.4	10	7
217	1300	1580	3.5	-41	-7.3	-11.3	11.6	11	26
218	1300	1870	3.4	-44	-7.8	-11.8	11.8	11	18
219	1350	1830	4.7	-44	-7.7	-12.1	11.1	11	4
220	1300	1910	3.8	-45	-8.1	-12.7	12.4	12	22
221	1350	1880	4.7	-44	-7.9	-12.6	10.8	12	1
222	1350	1920	5.6	-45	-8.3	-13.4	10.7	12	2

[0069]

表 6、7から明らかなように、図4に示すLi $_2$ O-B $_2$ O $_3$ -(Si $_w$ Ti $_{1-w}$) O $_2$ 系の酸化物の三元組成図のA(x=0、y=20、z=80)、B(x=19、y=1、z=80)、C(x=49、y=1、z=50)、D(x=45、y=50、z=5)、E(x=20、y=75、z=5)、F(x=0、y=80、z=20(但し、x、y、zはモル%)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にある酸化物が添加された試料番号201~210のものは、誘電率が1830以上と大きく、温度に対する静電容量の変化率が-25



で~+85℃での範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、-55℃~125℃での範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が45%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は80時間以上と長く、焼成温度も1250℃以下の温度で焼成可能である。

[0070]

これに対して、 $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-$ (Si,Ti) O_2 系の酸化物が上記組成範囲外の場合には、試料番号 2 1 5 \sim 2 2 0 のように、焼結不足となるか、焼結してもめっきにより電気特性が低下し、高温負荷試験での平均寿命時間が短くなる。

[0071]

又、試料番号211 \sim 2140ように、Li $_2$ O-B $_2$ O $_3$ -(Si, Ti)O $_2$ Xの酸化物にA1 $_2$ O $_3$ 、ZrO $_2$ を含有させることで、比抵抗を高めることができるが、試料番号221、220ように、A1 $_2$ O $_3$ の添加量が20重量部を越えるか、又はZrO $_2$ の添加量が10重量部を越えると、焼結不足となって高温負荷試験での平均寿命時間が短くなる。

[0072]

(実施例4)

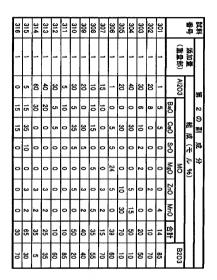
誘電体粉末として、表1のBのチタン酸バリウムカルシウムを用いて(B a $_{0.90}$ C a $_{0.10}$ O) $_{1.010}$ T i O $_{2}$ + 0.0 2 G d $_{2}$ O $_{3}$ + 0.0 5 M g O + 0.0 1 0 M n O (モル比)の原料を準備した。これに1200~1500℃で加熱して作成した表8に示す平均粒径1 $_{\mu}$ m以下の第2の副成分としてのA $_{1}$ O $_{3}$ - M O $_{2}$ - B $_{2}$ O $_{3}$ 系の酸化物を添加して、その他は実施例1と同様にして積層セラミックコンデンサを作製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例1と同様である。そして、実施例1と同様にして電気的特性を測定した。その結果を表9に示す。





[0073]

【表8】



[0074]

【表9】

316	315	314	313	312	311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301			番号	武
1250	1350	1350	1350	1350	1350	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		ලී	過度	
1820	1650	1810	1630	1 <u>5</u> 60	1780	1830	1790	- 88	1870	1850	1890	1880	1900	1870	1860	L			請電車
4.8	5.7	3.5	5.1	45	3.7	2.3	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	(%)	tan ô	損失	韓
-47	-44	-48	-43	-41	-41	-42	-43	-45	-44	-43	-43	-45	-45	-43	-43	5Kv/mm	8	∆C%	容量変化率
-8.1	-7.7	-8.4	-7.8	-7.1	-7.8	-8.0	-7.3	-7.9	-7.5	-7.9	-8.0	-7.8	-8.1	-7.3	-7.2	(%)	-25~+85℃	∆C/C20 %	容量温度変化率
-12.5	-11.9	-12.1	-11.7	-11.4	-11.8	-12.1	-11.8	-12.2	-11.9	-12.1	-12.3	-12.2	-12.2	-11.1	-10.9	(%)	-55~+125°C	∆C/C25 %	変化率
11.4	11.1	11.2	===	10.9	11.5	13.2	13.2	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2		(mo•&)	Log o	比抵抗。
12	11	11	10	10	=	13	14	13	13	14	13	13	13	13	13		(kV/mm)	R	比抵抗 6 絶縁破壊電圧
5	4	2		2	3	87	92	88	90	88	92	88	84	87	87		Ē	基础	中均寿命

[0075]

表 8、表 9 から明らかなように、図 5 に示す A 1_2 O $_3$ -MO-B $_2$ O $_3$ 系の酸化物の三元組成図のA(x=1、y=14、z=85)、B(x=20、y=10、z=70)、C(x=30、y=20、z=50)、D(x=40、y=50、z=10)、E(x=20, y=70, z=10)、F(x=1, y=39, z=60)(但し、x、y、z はモル%)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にある酸化物が添加された試料番号 301 ~ 310 のものは、誘電率が 1790 以上と大きく、温度に対する静電容量の変化率が -25 \sim



+85℃での範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、-55℃~125℃での範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が45%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は84時間以上と長く、焼成温度も1250℃以下の温度で焼成可能である。

[0076]

これに対して、 $A 1_2 O_3 - MO - B_2 O_3$ 系の酸化物が上記組成範囲外の場合には、試料番号 $311 \sim 316$ のように、焼結不足となるか、焼結してもめっきにより電気特性が低下し、高温負荷試験での平均寿命時間が短くなる。

[0077]

なお、上記実施例1~4で得られた本発明の範囲内の試料について、その誘電体セラミックの粒子を透過型電子顕微鏡で分析した結果、いずれの試料においてもRe成分(但し、Reは、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er及びYbの中から選ばれる少なくとも1種以上)が粒界近傍および粒界に拡散したコア・シェル構造を取っていることが確認された。

[0078]

【発明の効果】

以上の説明で明らかなように、本発明によれば、積層セラミックコンデンサの 誘電体セラミック層が還元雰囲気中で焼成しても還元されず、半導体化しない誘 電体磁器組成物から構成されているので、電極材料として卑金属であるニッケル 又はニッケル合金を用いることができ、しかも1250℃以下と比較的低温で焼 成可能であるため、積層セラミックコンデンサのコストダウンを図ることができ る。

[0079]

又、この誘電体磁器組成物を用いた積層セラミックコンデンサは、薄層にして 高電界がかけられた場合でも誘電率即ち静電容量の減少が小さく、耐めっき液性 に優れて信頼性が高い。したがって、小型薄層で大容量の積層セラミックコンデ ンサを得ることができる。



【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の積層セラミックコンデンサの一例を示す断面図である。

【図2】

図1の積層セラミックコンデンサのうち内部電極を有する誘電体セラミック 層部分を示す平面図である。

【図3】

図1の積層セラミックコンデンサのうちセラミック積層体部分を示す分解斜 視図である。

【図4】

 $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ - ($\text{Si}_{\mathbf{w}}\text{Ti}_{1-\mathbf{w}}$) O $_2$ 系の酸化物の三元組成図である。 【図 5 】

 $A1_2O_3$ -MO- B_2O_3 系の酸化物の三元組成図である。

【符号の説明】

1 積層セラミックコンデンサ

2a、2b 誘電体セラミック層

3 セラミック積層体

4 内部電極

5 外部電極

6、7 めっき層

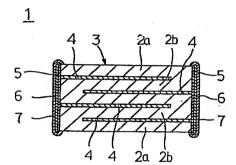


図面

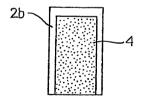
特平10-227203

【書類名】

【図1】



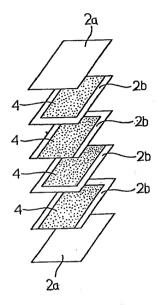
【図2】





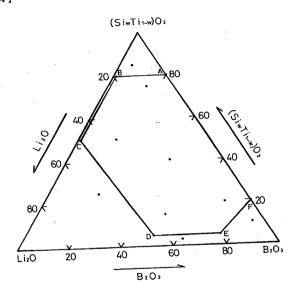


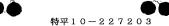
[図3]

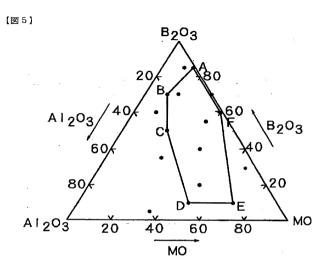




【図4】









【書類名】

要約書

【要約】

【課題】高電界強度下での誘電率の低下が小さく、耐めっき液性に優れて信頼性が高く、B特性及びX7R特性を満足する、内部電極にNiを使用した積層セラミックコンデンサを提供する。

【解決手段】誘電体は、 $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2+\alpha Re_2O_3+\beta MgO+\gamma MnO$ (但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 H o_2O_3 、 Er_2O_3 、 Yb_2O_3 のうち少なくとも1種)で表される主成分100重量部に対して、 $Li_2O-B_2O_3-$ (Si, Ti) O_2 酸化物、 $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ (但し、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnO及びMnOのうち少なくとも1種)酸化物、及びSiO $_2$ から選ばれる1種を0、 $2\sim5$.0重量部含有した材料からなる。

【選択図】 図1



【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

申請人

【識別番号】

000006231

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所





特平10-227203

出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所